

國立中正大學貴重儀器管理中心
「**聚焦離子束顯微系統(FIB/SEM)**」
儀器說明會

時間：99年12月10日(星期五)

地點：國立中正大學理學院二館 化生系315演講廳

主講人：許朝雄 (FEI company, senior application engineer)

FIB之最新應用說明

介紹 FIB 之架構與原理，並說明此儀器之各項性能與應用，範圍涵蓋電子產業之相關應用-半導體，IC 封裝，TFT-LCD，光電與太陽能。



Workshop Schedule :

時間	議程內容
10:00~10:20	報到
10:20~11:50	FIB/SEM介紹
11:50~12:10	Open Discuss / Q&A
12:10~13:20	午餐
13:20~15:30	Demo/Sample Test

報名方式：免費參加，提供免費中餐，請儘速報名，額滿為止(限100人)。

請將報名表寄回給程同學 panther5428@hotmail.com

報名截止：99年12月8日(星期三)

洽詢資訊：(05)2720411 # 33410(程同學)或23481(朱同學)

活動網址：<http://deptpic.ccu.edu.tw/>

主辦單位：中正大學貴重儀器管理中心

協辦單位：美商飛矽科技股份有限公司台灣分公司

中正大學化學暨生物化學系、貴儀中心平面圖

